# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-043269

(43)Date of publication of application: 15.02.2000

(51)Int.CI.

B41J 2/05

(21)Application number: 10-216998

B41J 2/205

(71)Applicant:

RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

31.07.1998

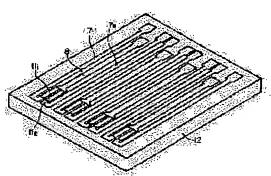
(72)Inventor:

**SEKIYA TAKURO** 

# (54) HEAD AND METHOD FOR LIQUID-JET RECORDING

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To permit gradational recording (multi-value recording) and widen a tonal range in a liquid-jet recording head (bubble-jet type ink-jet recording head) which can perform only binary recording conventionally. SOLUTION: The liquid-jet recording head includes a passage with a heat energy action part, a liquid chamber for introducing a recording liquid to the passage, and a means for introducing the recording liquid to the liquid chamber. The introduced recording liquid is heated by the heat-energy action part to generate air bubbles, and the recording liquid is discharged from a discharge port because of an action force subsequent to a volume increase of the air bubbles. The heat energy action part is constituted of two heat-generating bodies 111, 112 which can drive independently and are spaced a nearly equal distance from the discharge port, and at the same time, one heat-generating body has a heatgenerating capacity larger than one time and smaller than two times a capacity of the other.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

27.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

20.04.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許/广〈JP〉

# (12) 公開特許会報(A)

(11)特許出關公園晉号 特第2000-43269

(P2000-43269A)

(43)公開日 平成12年2月15日(2000.2.15)

(51) Int.CL'

政則配身

F.I

ナヤナトで(参考)

B411 2/06

2/206

B41J 8/04 108B 2CG57

108X

# 審空請求 未請求 請求限の数18 OL (全 10 頁)

(21) 出職爭导

**特置平10-216998** 

(22) 出贈日

平成10年7月81日(1998.7.81)

(71) 田嶼人 000006747

株式会社リコー

東京歐大田区中馬达1丁目3番6号

(72)発現者 関谷 車輌

京京都大田区中国达1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代謝人 100079848

弁理士 高野 引近

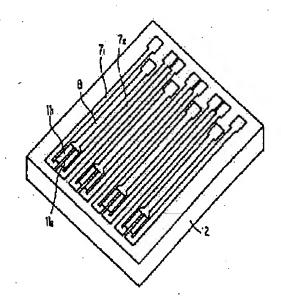
Fターム(1949) 20057 AFS8 AG12: AC46 AMDS AM18 ARIS BADS BAIS CADI

## (54) 【発明の名称】 被体験計記録ヘッド及び方法

### (57)【要約】

【課題】 従来2値記録しかできなかった液体噴射記録 ヘッド(パブルジェット型インクジェット記録ヘッド) において、階調記録(多値記録)を可能にし、かつ、そ の階調幅を広くする.

【解決手段】 熱エネルギー作用部を設けた流路、該流 路に記録液体を導入するための液室、及び、該液室に記 緑液体を導入する手段を備え、導入される記録液体を前 記熱エネルギー作用部により加熱して気泡を発生させ、 該鉄泡の体積増加にともなう作用力により、前記記録液 体を吐出口から吐出するようにした液体噴射記録ヘッド おいて、前記熱エネルギー作用部を、独立に駆動可能で かつ前記吐出口からほぼ等距離のところに配置した2つ の発熱体 1 1 1, 1 12で構成し、かつ、一方の発熱体の 発熱能力を他方のそれの1倍より大きく2倍より小さく した。



#### 【特許請求の範囲】

(話求項1) 熱エネルギー作用部を設けた流路、該流路に記録液体を導入するための液室、及び、該液室に記録液体を導入する手段を備え、導入される記録液体を前記熱エネルギー作用部により加熱して気泡を発生させ、該気泡の体機増加にともなう作用力により、前記記録液体を前記熱エネルギー作用部面とほぼ平行方向に吐出口から淡滴として吐出させる液体噴射記録ヘットにおいて、前記熱エネルギー作用部は、前記吐出口からぼぼ等距離に配置され、独立駆動が可能で、発熱能力が異なる2つの発熱体からなり、該2つの発熱体のうちー方の発熱体の発熱能力は他方のそれの1倍より大きく2倍より小さいことを特徴とする液体噴射記録ヘット・

[請求項2] 吐出口から等距離に配置しかつ一方の発 熱体の発熱能力が他方のそれの1倍より大きく2倍より 小さい2つの発熱体からなる熱エネルギー作用部を備え た流路中において、降入される記録液体に前記熱エネル ギー作用部によって気泡を発生させ、該気泡の体験増加

にともなう作用力により、前記記録液体を前記吐出口から無エネルギー作用部面とはぼ平行方向に液滴として吐出させ、記録体に前記液滴を付きさせて記録を行う液体破射記録方法において、前記2つの発熱体を、画像情報に応じて独立、あるいは共同して駆動することにより、発生させる気泡の大きさを変え、前記吐出口から吐出する液滴の質量を変えて階調記録を行うことを特徴とする液体破射記録方法。

【諸求項3】 前記2つの発熱体への入力エネルギーは 同一ではないことを特徴とする諸求項1に記載の液体喰 射記録ヘッド。

【諸求項 4】 前記2つの発熱体の発熱面核が異なることを特徴とする諸求項 1に記載の液体度射記録ヘッド。 【諸求項 5】 前記2つの発熱体の抵抗値が異なることを特徴とする諸求項 1又は 4に記載の液体度射記録ヘッド。

[請求項6] 前記2つの発触体の発熱層厚さが異なることを特徴とする請求項1又は4又は5に記載の液体哦射記録ヘッド。

【請求項7】 前記2つの発熱体の発熱層組成が異なることを特徴とする請求項1又は4乃至6のいずれかに記載の液体疎射記録ヘッド。

【請求項 8】 前記2つの発熱体の放熱能力が異なることを特徴とする請求項 1又は 4乃至7のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【諸求項9】 前記2つの発熱体に接続される電極の熱 容量が異なることを特徴とする諸求項1又は4乃至8の いずれかに記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項 10】 前記 2つの発熱体が形成される領域の 審熱層の厚さが異なることを特徴とする請求項 1又は 4 乃至9のいずれかに記載の液体度射記録ヘッド。

【請求項11】 前記2つの発熱体のどちらか一方に放

無体を設けることを特徴とする詩求項1又は4乃至1 O のいずれかに記載の液体疎射記録ヘッド。

【請求項12】 前記2つの発熱体にそれぞれ放熱能力の異なる放熱体を設けることを特徴とする請求項1又は4乃至10のいずれかに記載の液体吸射記録ヘッド・

【請求項13】 前記2つの発熱体の保護層の厚さが異なることを特徴とする請求項1又は4乃至12のいずれかに記載の液体膜射記録ヘッド。

## 【発明の詳細な説明】

#### [00.01]

[発明の属する技術分野] 本発明は、液体値射記録ヘッド、より詳細には、パブルジェット型の液体値射記録ヘッドならびにその記録ヘッドを用いた暗調記録を行う記録方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】ノンインパクト記録法は、記録時における騒音の発生が無視し待る程度に極めて小さいという点において、最近関心を集めている。その中で高速記録が可能であり、しかも、所習普通紙に特別の定義処理を必要とせずに記録の行える所謂インクジェット記録法は、極めて有力な記録法であって、これまでにも様々な方式が提案され、改良が加えられて商品化されたものもあれば、現在もなお実用化への努力が続けられているものもある。このようなインクジェット記録法は、所謂インクと称される記録液体の小滴(droplet)を採知させ記録部状に付着させて記録を行うものであって、この記録液体の小滴の発生法及び発生された記録液体小滴の保翔方向を制御するための制御方法によって、規つかの方式に大別される。

【0003】先す、第1の方法は、例えば米国特許第3050429号明細書に開示されているもの(Fele type方式)であって、記録液体の小滴の発生を静電吸引的に行い、発生した記録液体小滴を記録信号に応じて電界制御し、記録部材上に記録液体小滴を選択的に付着させて記録を行うものである。これに従いて更に詳述すれば、吐出口と加速電極に電解をかけて、一様に帯電した記録液体の小滴を記録信号に応じて電気制御可能なように構成された×y偏向電極間を採翔させ、電界の強度変化によって選択的に小滴を記録部材上に付着させて記録を行うものである。

【0004】第2の方法は、例えば、米国特許第3596275号明細書、米国特許第3298030号明細書等に開示されている方式(Sweet方式)であって、連続船動発生法によって帶電量の制御された記録液体の小消を発生させ、この発生された帶電量の制御された小消を一枝の電界がかけられている偏向電極間を採用させることで、記録部材上に記録を行うものである。具体的には、ビエン振動素子の付設されている記録ヘッドを構成する一部である吐出口の前に、記録信号が印加されて

いるように構成した帝電電極を所定距離だけ離して配置し、前記ピエゾ振動素子に一定周波数の電気信号を印加することでピエゾ振動素子を機械的に振動させ、前記吐出口より記録液体の小海を吐出させる。この時前記帯電電極によって吐出する記録液体小海には電荷が静電誘導され、小海は記録信号に応じた電荷重で帯電される。帝電重の制御された記録液体の小海は、一定の電界が一様にかけられている偏向電極間を飛翔するとき付加された帝電重に応じて偏向を受け、記録信号を担う小海のみが記録部材上に付表し得るようにされている。

【0005】第3の方式は、例えば米国特許第3415 153号明細書に開示されている方式(Hertz)であって、吐出口とリング状の帯電電極間に電界をかけ、 連技振動発生法によって記録液体の小滴を発生類化させて記録する方式である。即ちこの方式では、吐出口と帯 電電極間にかける電界強度を記録信号に応じて変調する ことによって小滴の霧化状態を制御し、記録画像の暗調 性を出して記録する。

【0006】第4の方式は、例えば米国特許第3747120号明細書に開示されている方式(Stemme方式)で、この方式は前記3つの方式とは根本的に原理が異なるものである。即ち前記3つの方式は、何れも吐出しより吐出された記録を係の小滴を飛翔している途中で電気的に制御し、記録信号を担った小滴を選択的に記録が上に付きさせて記録を行うのに対して、このStemme方式は、記録信号に応じて吐出口より記録液体の小滴を吐出保料させて記録するものである。つまり、Stemme方式は、記録液体を吐出する吐出口を有する記録ヘッドに付設されているピエソ振動素子に電気的な記録信号を印加し、この電気的記録信号をピエソ振動素子の機械的振動に変え、該機械的振動に従って前記吐出口より記録液体の小滴を吐出飛翔させて記録部材に付きさせることで行うものである。

【0007】これ等従来の4つの方式は各々に特徴を有するものであるが、また他方において、解決され待るへき点が存在する。即ち前記第1から第3の方式は、記録液体の小漁の発生の直接的エネルギーが電気エネルギーであり、また小漁の偏向制御も電界制御である。そのため第1の方式は構成上はシンプルであるが、小漁の発生に高電圧を要し、また記録ヘッドのマルチノズル化が困難である。従って、高速記録には不向きである。

(0008) 第2の方式は記録ヘッドのマルチノズル化が可能で高速記録に向くが、構成上複雑であり、また記録液体小海の電気的制御が高度で困難であること、記録部材上にサテライトドットが生じやすいこと等の問題点がある。

【0009】第3の方式は記録液体小滴を霧化することによって階調性に優れた画像を記録できる特徴を有するが、他方霧化状態の制御が困難であること、記録画像にカブリが生することおよび記録ヘッドのマルチノズル化

が困難で高速記録には不向きであること等の諸問題点が 存在する。

【0010】第4の方式は第1乃至第3の方式に比べて利点を比較的多く有する。即ち構成上シンブルであること、オンデマンド(on-demand)で記録液体を吐出口より吐出して記録を行うために、第1乃至第3の方式のように吐出飛翔する小漁の中、画像の記録に要きなかった小漁を回収することが不要であることもはよび第1乃至第2の方式のように掌電性の記録液体を使用する必要性がなく、記録液体の物質上の自由度が大であること等の大きな利点を有する。しかしながら、一方において記録ヘッドの加工上に問題があること。所望の共概数を有するピエソ振動素子の小型化が極めて困難であること等の理由から、記録ヘッドのマルチノズル化が難しく、またピエソ振動素子の機械的振動という機械的エネルギーによって記録液体小漁の吐出飛翔を行うので、高速記録には向かないこと等の欠点を有する。

【0011】更には特開昭48-9622号公報(前記 米国榜許第3747120号明細書に対応)には、変形 例として前記ピエゾ掘勃素子等の手段による機械的短動 エネルギーを利用する代わりに無エネルギーを利用する ことが記載されている。即ち上記公報には、圧力上昇を 生じさせる際気を発生するために液体を直接加熱する加 熱コイルをピエゾ掘動素子の代わりの圧力上昇手段とし て使用する、所謂パブルジェットの液体噴射記録装置が 記載されている。

【0012】しかし、上記公報には、圧力上昇手段とし ての加熱 コイルに通電して液体インクが出入りし得る口 がーラしかない袋状のインク室(液室)内の液体インク を、直接加熱して蒸気化することが記載されているにす ぎず、連続繰り返し液吐出を行う場合はどのように加熱 すれば良いかについては何等示唆されるところがない。 加えて加熱コイルが設けられている位置は、液体インク の供給路から遙かに遠い袋状液室の最深部に設けられて いるので、ヘッド構造上複雑であるのに加えて、高速で の連続繰り返し使用には不向きとなっている。しかも、 上記公報に記載の技術内容からでは、実用上重要である 発生する熱で液吐出を行った後に、次の液吐出の準備状 **態を速やかに形成することはできない。このように、従** 来法には、構成上、高速記録化、記録ヘッドのマルチノ ズル化上、サテライトドットの発生および記録画像のカ ブリ発生等の点において一長一短があって、その長所を 利用する用途にしか適用し得ないという制約が存在して いた。

【0013】しかしながら、これも先に本出願人が提案した方式(特公昭56-8428号公報参照)によって解消される。この公報記載のものは、液室内のインクを加熱してインクの中で気泡を発生せしめ、その気泡の作用力により吐出口よりインク済を吐出させる。いわゆるパブルジェット型インクジェット記録装置の基本となる

ものである.

【0014】而して、このようなパブルジェット型インクジェット記録装置においては、その気泡の発生メカニズムは、伝熱理倫の分野で知られているいわゆる映沸酸現象を利用しているものであり、この映沸酸現象によって、発生する気泡は、発生~消滅の再現性が非常に良く、インクジェットのインク噴射の原動力としては最適のものである。しかしながら、その気泡の発生~消滅の争動は、1か0か(気泡が発生する/消滅する)というように2値的な単動であって、気泡の大きさを変化させることは困難である。よって、このようなパブルジェット型インクジェット記録装置は、2値記録に適した記録方法である。

【0015】しかしながら、近年市場ではより高画質が要求されるようになり、単なる2値記録画像ではなく、いわゆる階調記録が必要になってきている。そして、このような階調記録を実現するための1方法として、例えば、特開昭55-132259号公報に開示されている方法がある。それによれば、少なくとも2つの独立に信号を入力し得る発熱体の各々に入力される信号の入力タイミングを適宜すらずことによって、階調記録を行うというものである。つまり、2つの発熱体で、2つの気温を発生させ、その発生タイミングをすらして、吐出口より吐出させるインク演の量を微妙に変化させようというものである。

【0015】この考え方は、アイデアとしてはおもしろいものではあるがもともと2値的な単動をとる気泡に、アナログ的な作用を持たせようとするにはやはり無理があり、吐出インク流の量を変化させることは、必ずしも再現良く実現できなかった。

#### [0017]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述のことき実情に鑑みてなされたもので、その目的は、第1に、従来、2値記録しかできなかったパブルジェット型インクジェット記録ヘッドにおいて、阻調記録(多値記録)を可能とし、さらにその阻調幅を広くできるような構造を提案することにある。また、第2に、従来、2値記録しかできなかったパブルジェット型インクジェット方式による記録方法において、阻調記録(多値記録)を可能とし、さらにその阻調幅を広くできるような方法を提案することにある。さらに、第3に、このような方式による記録方法において、阻調記録(多値記録)を可能とし、さらにその阻調幅を広くできるような方法を提案することにある。

【0018】また、第4に、このような記録ヘッドにおいて、階調記録(多値記録)を可能とし、さらにその階 調幅を広くできるような構造をより具体的に提案することにある。

#### [0019]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、熱工

ネルギー作用部を設けた流路、該流路に記録液体を導入するための液室、及び、該液室に記録液体を導入する手段を備え、導入される記録液体を耐記熱エネルギー作用部により加熱して気泡を発生させ、該気泡の体験増加にともなう作用力により、前記記録液体を前記熱エネルギー作用部面とほぼ平行方向に吐出口から液滴として吐出させる液体噴射記録ヘッドにおいて、前記熱エネルギー作用部は、前記吐出口からばば等距離に配置され、独立駆動が可能で、発熱能力が異なる2つの発熱体からなり、該2つの発熱体のうちー方の発熱体の発熱能力はとする液体噴射記録ヘッドである。

【0020】諸求項2の発明は、吐出口から等距離に配置しかつ一方の発熱体の発熱能力が他方のそれの1倍より大きく2倍より小さい2つの発熱体からなる熱エネルギー作用部を備えた流路中において、築入される記録液体に前記熱エネルギー作用部によって気泡を発生させ、該気泡の体積増加にともなう作用力により、前記記録液体を前記吐出口から熱エネルギー作用部面とほぼ平行方向に液滴として吐出させ、記録体に前記液滴を付きさせて記録を行う液体吸射記録方法において、前記2つの発熱体を、画像情報に応じて独立、あるいは共同して駆動することにより、発生させる気泡の大きさを変え、前記吐出口から吐出する液滴の質量を変えて階調記録を行うことを特徴とする液体吸射記録方法である。

【0021】請求項3の発明は、請求項1に記載の液体 破射記録ヘッドにおいて、前記2つの発熱体への入力エ ネルギーは同一ではないことを特敵とする液体破射記録 ヘッドである。

[0022] 請求項4の発明は、請求項1に記載の液体 噴射記録ヘッドにおいて、前記2つの発無体の発無面核 が異なることを特徴とする液体噴射記録ヘッドである。 [0023] 請求項5の発明は、請求項1又は4に記載 の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記2つの発無体の抵

抗値が異なることを特徴とする液体吸射記録ヘッドである。 【00.24】請求項5.0発明は、請求項1又は4又は5

のいずれかに記載の液体吸射記録ヘッド前記2つの発熱 体の発熱層厚さが異なることを特徴とする液体吸射記録 ヘッドである。

【0025】請求項7の発明は、請求項1又は4乃至6のいずれかに記載の液体吸射記録ヘッドにおいて、前記2つの発熱体の発熱層組成が異なることを特徴とする液体吸射記録ヘッドである。

[0025] 請求項8の発明は、請求項1又は4乃至7のいずれがに記載の液体傾射記録へットにおいて、前記2つの発熱体の放熱能力が異なることを特徴とする液体傾射記録ヘットである。

【0027】請求項9の発明は、請求項1又は4乃至8のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記

2 つの発熱体に接続される電極の熱容量が異なることを 特徴とする液体噴射記録ヘッドである。

[0028] 請求項10の発明は、請求項1又は4万至9のいずれかに記載の液体噴射記録ヘッドにおいて、前記2つの発熱体が形成される領域の密熱層の厚さが異なることを特徴とする液体噴射記録ヘッドである。

【0029】諸求項11の発明は、諸求項1又は4乃至10のいずれかに記載の液体破射記録ヘッドにおいて、 前記2つの発熱体のどちらか一方に放熱体を設けること を特徴とする液体破射記録ヘッドである。

【0030】諸求項12の発明は、諸求項1又は4乃至10のいずれかに記載の液体傾射記録ヘッドにおいて、前記2つの発熱体にそれぞれ放熱能力の異なる放熱体を設けることを特徴とする液体傾射記録ヘッドである。 【0031】諸求項13の発明は、諸求項1又は4乃至12のいずれかに記載の液体傾射記録ヘッドにおいて、前記2つの発熱体の保護層の厚さが異なることを特徴と

する液体取射記録ヘッドである。 100321 【発明の実施の形態】 (請求項1,2の発明) 以下、順 に説明する。最初に本発明が適用されるインクジェット の構成及び原理について、図を用いて説明する。図1 は、本発明が適用されるパブルジェット型記録ヘッドの - 例を説明するための分解斜視図であって、図1(A) はヘッド斜視図、図1 (B) はヘッドを構成する蓋基板 の斜視図、図1 (C) は発熱体基板の斜視図、図1 (D) は蓋基盤を裏側から見た斜視図であり、図中、 1 01は葢基板、102は発熱体基板、103は記録液体 流入口、1.0.4は吐出口、1.0.5は流路、10.6は液室 を形成するための領域、107は個別(独立)の制御電 極、108は共通電極、109は発熱体である。 [0033] 図2は、本発明が好適に適用される熱を利 用するいわゆるパブルジェット方式のインクジェットの インク演吐出の原理を説明するための図である。図2 (A) は定常状態であり、吐出口面でインク1 10の表 面張力と外圧とが平衡状態にある。図2(B)は発熱体 109が加熱されて、発熱体109の表面温度が急上昇 し隣接インク層に沸騰現象が起きるまで加熱され、微小 気泡111が点在している状態にある。図2(C)は発 熱体109の全面で急激に加熱された隣接インク層が瞬 時に気化し、沸騰膜を作り、この気泡111が成長した 状態である。この時、吐出口内の圧力は、気泡の成長し た分だけ上昇し、吐出口面での外圧とのバランスがくず れ、吐出口よりインク柱が成長し始める。図2(D)は

気泡が最大に成長した状態であり、吐出口面より気泡の

体核に相当する分のインク11 ロが押し出される。 この 時、発熱体109には電流が流れていない状態にあり、

発熱体109の表面温度は降下しつつある。気泡111

の体積の最大値は電気パルス印加のタイミングからやや

遅れる。

【0034】図2(E)は気泡111がインクなどにより冷却されて収縮を開始し始めた状態を示す。インク柱の先端部では押し出された速度を保ちつつ前進し、後端部では気泡の収縮に伴って吐出内口圧の減少により吐出口面から吐口内へインクが逆流してインク柱にくびれが生じている。図2(F)はさらに気泡111が収縮し、発熱体面にインクが接し発熱体面がさらに急激に冷却される状態にある。吐出口面では、外圧が吐出口内圧より高い状態になるため、メニスカスが大きく吐出口内に入り込んできている。インク柱の先端部は液滴112になり記録紙の方向へ5~10m/seoの速度で飛翔している。

【0035】図2(G)は吐出口にインクが毛細管現象により再び供給(リフィル)されて図2(A)の状態に戻る過程で、気泡は完全に消滅している。以上が、従来より知られている無を利用したパブルジェット型記録へッドの一般的な構成。原理であるが、本発明は、1つの吐出口に対して、該吐出口からほぼ等距離に配設され、独立駆動が可能で、発燃能力が異なる2つの発熱体を有し、循調記録を可能としたインクジェットへッドを提案するものである。図3に本発明の発熱体基板の一例を示す。本発明は、図1(C)の発ង体109をそれぞれ独立駆動可能な2つの発熱体1(111、112)にしたいものというように理解される。71、72はそれぞれに対応した制御電極、8は共通電極である。

[0036] 図 4は、本発明に使用する発熱体基板について説明するための図である。図 4 (A) はインクジェットヘットの吐出口側から見た正面詳細部分図、図 4 (B) は図 4 (A) をB-B線で切断した場合の切断面部分図である。図 4 に示された記録ヘッド10は、その表面に発熱体11 (11, 112) が設けられている基板12上に、所定の線密度で、所定の幅と深さの溝が所定数設けられている流路基板13を、基板12を覆うように接合することによって、液体を飛翔させるための吐出口14 (141, 142, 143) を含む液吐出部15が形成された構造を有している。液吐出部15は、吐出口14と発熱体11より発生される終エネルギーが液体に作用して気泡を発生させ、その体核の膨張と収縮による急激な状態変化を引き起こすところである熱作用部16とを有する。

【0037】なお発熱体11(111,112)は、前述のように1つの吐出口14に対して、該吐出口14からはぼ等距離に配設され、独立駆動が可能で、発熱能力が異なる2つの発熱体であり、画像情報に応じて、発熱体111,あるいは発熱体112をそれぞれ単独で駆動したり、あるいは発熱体112を同時に駆動する。

【0038】独作用部15は、発熱体11の熱発生部17の上部に位置し、熱発生部17の液体と接触する面としての熱作用面18をその底面としている。熱発生部1

7 は、基板12上に設けられた下部層19,該下部層19上に設けられた発熱抵抗層20(20-11,20-12,20-21,20-31,20-32),該発熱体抵抗層20上に設けられた上部層21とで構成される。発熱抵抗層20(20-11,20-12,20-21,20-22,20-31,20-32)には、熱を発生させるために該層20に通電させるための電極22,23がその表面に設けられており、これらの電極間の発熱抵抗層20によって熱発生部17が形成されている。

【0039】上部層21は、熱発生部17においては、発熱抵抗層20を使用する液体から化学的、物理的に保護するために、発熱抵抗層20と液吐出部1.5の液流路を満たしている液体とを隔距するとともに、液体を通じて電極22、23間が短絡するのを防止し、さらに、腐する電極間における電気的リークを防止する役目を有している。上部層21は、上記のような機能を有するものであるが、発熱抵抗層20が耐液性であり、かつ液体を通じて電極22、23間が電気的に短絡する必要が全くない場合には、必ずしも設ける必要はなく、発熱抵抗層20の表面に直ちに液体が接触する構造の発熱体として設計してもよい。

【0040】下部層19は、熱容量制御機能を有する。すなわち、この下部層19は液滴吐出の際には、発熱極抗層20で発生する熱が萎板12側に伝導するよりも、熱作用部18側に伝導する割合ができる限り多くなり、液滴吐出後、つまり発熱抵抗層20への通電が0FFされた後には、熱作用部18及び熱発生部17にある熱が速やかに基板12側に放出されて、熱作用部16にある液体および発生した気泡が急冷されるために設けられる。つまり、気泡発生時には蓄熱機能を持ち、気泡消滅時には飲機能を持つ。

【0041】具体的な材料としては、例えば基版としてシリコンを用いる場合には、無酸化によってシリコン基版上に成長させられるSIO2が挙げられる。そして、それらの厚さは1μm~10μmとされる。他に基版としてガラス等が用いられる場合は、スパッタリングによって形成されるSIO2を用いてもよいし、ガラス自体がその主成分がSIO2であるため、特別にSIO2を形成することなく、基版そのものを下部層19と無用してもよい。他にアルミナを基板として用いる場合には、ガラス質のいわゆるグレース層が用いられる。

【0042】発熱抵抗層20を構成する材料として有用なものには、タンタルーSIO2の退合物、変化タンタル、ニクロム、銀ーパラジウム合金、シリコン半導体、あるいはハフニウム、ランタン、ジルコニウム、チタン、タンタル、タングステン、モリブデン、ニオブ、クロム、パナジウム等の金属の硼化物が挙げられる。発熱抵抗層20を構成するこれらの材料の中、殊に金属硼化

物を優れたものとして挙げることができ、その中でも最も特性の優れているのが囲化ハフニウムであり、次いで、硼化ジルコニウム。硼化ランタン。硼化タンタル。 硼化パナジウム。硼化ニオブの順となっている。

【〇〇43】発熱核抗層20は、上記の材料を用いて、電子ビーム窓発やスパッタリング等の手法を用いて形成することができる。発熱核抗層20の映厚は、単位時間あたりの発熱量が所望通りとなるように、その面核、材質および熱作用部分の形状及び大きさ、さらには実際面での消費電力等にしたがって決定されるものであるが、通常の場合、〇.〇〇1 μm~5 μm、好適には、〇.〇1 μm~1 μmとされる。本発明では、一例として、日182を2000本(〇.2 μm)スパッタリングした。【〇〇44】電極22,23を構成する材料としては、通常使用されている電極材料の多くのものが有効に使用され、具体的には、例えば、AI,Ae,Au,Pt,Cu等があげられ、これらを使用して、蒸客等の手法で所定位置に所定の大きさ,形状、厚さで設けられる。本発明では、AIをスパッタリングにより1.4 μm形成

【0045】保護層(上部層)21に要求される特性は、発熱抵抗層20で発生された熱を記録液体に効果的に伝達することを妨げずに、記録液体より発熱抵抗層20を保護するということである。保護層21を構成する材料として有用なものには、例えば酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、酸化シリコン、大きの一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次できる。また、炭化ケイ素、酸化アルミニウム(アルミナ)等のセラミック材料も好適に用いられる材料である。保護膜層21の限圧は、回1μm~5μm、研適には、0.1μm~5μm、最適には0.1μm~3μmとされるのが望ましい。本知明では、スパッタリングにより、SIO2を1.2μm

【0046】このように形成した発熱体基板は、図1に示したように、流路基板を核層してインクジェットヘッドとして完成する。前述のように、本発明と類似の構成の液体吸射記録方法が、特開昭55-132259号公報に開示されているが、その方法は、2つの発熱体(発熱体)で、2つの気泡を発生させ、その発生タイミングをすらして、吐出口より吐出させるインク海の重を微妙に変化させようというものであるが、もともと2値的な単動をとる気泡に、アナログ的な作用を持たせようとするにはやはり無理があり、吐出インク海の重を変化させることは、必ずしも再現良く実現できなかった。

【00.47】そこで、本発明では、1の吐出口に対して2つの発熱体を有し、それら2つの発熱体はそれぞれ異なる発熱能力を有するようにしている。そして、それら2つの発熱体をそれぞれ単独で、あるいは同時に駆動し

て、それぞれの場合に流路内で異なる大きさの気泡を発生させ、それによって吐出口より吐出させるインク流の 重を変え、暗調記録を行うというものである。

【0049】一方、本発明のように、2つの発熱体の発熱能力が異なるようにした場合は、4段階に発熱状態をとることができる。つまり、第1の発熱体の発熱能力を J 1、第2の発熱体の発熱能力を J 2とすると、本発明では、画像情報に応じて、0、J 1、J 2、J 1+J 2の段階に発熱状態をとることができる(4値)。

【0050】本発明では、さらに2つの発熱体の発熱能力差が、一方の1倍より大きく2倍より小さいようにしている。これは、2値から3値の間における階調変化幅が大きくなりすぎないようにするためである。具体例を挙げて説明する。今、J1の発熱能力を1、J2の発熱能力を2.5とする(これは本発明の範囲からはずれる例である)と、その発熱状態はつ、1、2.5、3.5というように4値となる。しかしながら、2値から3値の間における暗調変化幅は、1から急に2.5になり、変化率が大きすぎ(2.5倍)、滑らかな階調変化が得られなくなり、画像としてみた場合、既似輪郭が発生するという不具合がある。

【0051】一方、例えば、J1の発熱能力を1,J2の発熱能力を1.5とする(これは本発明の範囲に入る)例である)と、その発熱状態は、0,1,1.5,2.5というように4値となり、2値から3値の間における暗調変化幅は、1から1.5になり、変化率が大きすぎるということはなく(1.5倍)、滑らかな暗調変化が得られ、画像としてみた場合、疑似倫郭はほとんどみられない。もちろんこの例では、J2の発熱能力を1.5としたが、その発熱知能力を2に近い、例えば1.9とすると、2値から3値の間における暗調変化幅は、1から1.9になり、変化率も1.9倍であり、次第に暗調変化の滑らかさはなくなっていくが、それでもその変化率が2倍より小さければ実用的な範囲であることが実験的にわかっている。

【0052】本発明では、さらに2つの発無体は、吐出口からはば等距離に配設するようにしている。具体的には、図3に示したように、2つの発無体111, 112をパラレルにならべればよいが、一方で1つの吐出口に対して、2つあるいはそれ以上の発無体を設ける例として、図5に示すように、シリーズにならべる方法も考えられる。

【0053】この図5の方法は、本発明に比べて、1つ の吐出口に対して、2つあるいはそれ以上の発熱体を設 けることが容易(本発明のような発熱体の配列方法は、 実用的には2つが限界であり、それ以上の数の発熱体を 設けることは困難)に見えて、一見良さそうに見える が、実際には、安定したインク演吐出を行うには、吐出 口発熱体間の距離が重要であり、安定したインク演吐出 が得られる距離は、その許容値があまり大きくなく、2 つの発熱体を設けた場合、それらと吐出口での距離はほ ば等距離にするのが望ましい。

【0054】つまり、図5のような発熱体の配列方法は、一見、2つ以上の多くの発熱体(111, 112, 113) をならべることができて、本発明よりも良い方法に見えるが、実は発熱体だけは2つ以上並べることができても、安定したインク演吐出ができるのは吐出口発熱体間の距離が最適になっている1個の発熱体だけであり、良好なインク演吐出を行うには不向きな構成といえる。

【0055】(請求項3の発明)次に、このように2つの発熱体能力を異ならせる具体的な構成について説明する。最も簡単な方法として、発熱体へのエネルギーを変える方法がある。この場合も単に入力エネルギーを変えればよいというわけではなく、2つの発熱体への入力エネルギー差が、一方の1倍より大きく2倍より小さいようにする。この理由は、耐速の2つの発熱体の発熱能力差が一方の1倍より大きく2倍より小さくしている場合と同様に、2値から3値の間における階調変化幅が大きくなりすぎないようにするたのである。

【0056】 さらにまた、別の理由は、発熱体の耐久性のためである。前述のように、このような発熱体は、シリコン、アルミナ、ガラス等の基板上に、薄膜形成。エッチング等のプロセスによって形成されるが、2つの発熱体はほぼ同様な組成、既厚にされる。もちろん後述するようにその発熱能力を変えるために、組成、既厚等を変えることもあるが、基本的には2つの発熱体を形成するプロセスは同じか、同じようなものであり、形成された発熱体の耐久性が大きく違うということはない。つまり、2つの発熱体でそれぞれ入力エネルギーを変える場合、一方に入力するエネルギーを他方に入力するエネルギーの何倍にもすることは実際には不可能である(破損する)。耐久性の面からせいせい他方の2倍まで位にする必要がある。

【0057】具体的には、例えば駆動電圧を変える場合、一方を20Vとする場合、他方は最大でも40V未満にすべきである。あるいは駆動パルス個を変える場合、一方を50sとする場合、他方は最大でも10ps未満にすべきである。さらにそれらを組み合わせて変える場合、一方を30pJとする場合、他方は最大でも60pJ未満にするべきである。このように、2つの発熱体への入力エネルギー差を最大でも2倍未満とすることにより、2値から3値の間における階調変化率が大きすぎるということはなく、滑らかな路調変化が得られ、ま

た発熱体も破損するということがない。

【0058】 (請求項4の発明) 次に、このように2つ の発熱体の発熱能力を異ならせる他の具体的な構成につ いて説明する。前述のように、本発明の発熱体は、シリ コン、アルミナ、ガラス等の基板上に、薄膜形成、エッ チング等のいわゆる半導体プロセスによって形成される が、その際、エッチングのためのフォトマスクのパター ンサイズを変えることにより、簡単に2つの大きさの異 なる発熱体を形成できる。この場合も前述と同様に2つ の発熱体の発熱能力差が、一方の1倍より大きく2倍よ り小さくなるように2つの発熱体の大きさは決められ る。具体的には、面積を他方の2倍未満にすればよい。 【0059】 (諸求項5の発明) 次に、このように2つ の発熱体の発熱能力を異ならせるさらに他の具体的な構 成について説明する。ここでは発熱体の抵抗値を異なら せる例を説明する。例えば、発熱体材料として、タンタ ルーSiO2の混合物を用いた場合、タンタルとSiO2 の割合を変えることによって形成される2つの発熱体の 抵抗値を容易に変えることができる。通常発熱体の抵抗 値は、 50~1500程度にするが、例えば一方の発熱 体の抵抗値を1000℃とした場合、他方の発熱体は15 □□程度にする。この場合も最大でも、一方の発熱体の 2倍未満の抵抗値とする.

【0060】抵抗値を高くする場合は、この例ではSiO2の比率が高くなるようにすればよい。また2つの発 熱体でそれぞれ抵抗値が異なるので、発熱体部の強膜形 成〜フォトリソ等の工程は2つの発熱体で別々に行う必 要がある。なお、ここではタンタルーSiO2の温合物 の例をあげたが、他の材料でも同様に比率を変えたり、 あるいは添加する不純物の量を変えることによって、抵 抗値を変えることができる。

【0061】 (請求項6の発明)次に、このように2つの発熱体の発熱能力を異ならせるさらに他の具体的な構成について説明する。ここでは発熱体の厚さを異ならせる例を説明する。前述のように、本発明の発熱体は、シリコン、アルミナ・ガラス等の基板上に、薄膜形成。エッチング等のいわゆる半導体プロセスによって形成されるが、スパッタリング等による発熱体材料の薄膜形成時に、その形成時間をコントロールして、膜厚を変えればよい。この場合も前述と同様に2つの発熱体の発熱能力差が、一方の1倍より大きく2倍より小さくなるように2つの発熱体の厚さは決められる。また2つの発熱体でそれぞれ厚さが異なるので、発熱体部の薄膜形成~フォトリン等の行程は2つの発熱体で別々に行う必要がある。

[0062] (請求項7の発明) 次に、このように2つの発熱体の発熱能力を異ならせるさらに他の具体的な構成について説明する。ここでは、発熱体の材質を異ならせる例を説明する。前述のように、本発明に使用される発熱体の材料は、タンタルーSiO2の退合物,室化タ

ンタル、ニクロム、銀-バラジウム合金、シリコン半導体、あるいはハフニウム、ランタン、ジルコニウム、チタン、タンタル、タングステン、モリブデン、ニオブ、クロム、パナジウム等の金属の硬化物があるが、2つの発熱体でそれぞれ別々の材料で津限形成を行えばよい。その際、形成された2つの発熱体は、この場合も最大でも、一方の発熱体の2倍未満の抵抗値となるようにする。

【0063】(諸求項8の発明)次に、このように2つの発熱体の発熱能力を異ならせるさらに他の具体的な構成について説明する。ここでは、発熱体の放熱特性を異ならせる例を説明する。本発明では、インク中で発熱体を瞬時に発熱させ、いわゆる限沸懸系泡を発生させ、その表泡の成長による作用力でインク演を吐出口より噴射させるわけであるが、発生する気泡の大きさは、発熱体の発熱能力によって変わることはいうまでもないが、発熱体の放熱特性によっても変わる。別の表現をするならば、発熱体及びその周辺の領域の放熱特性、あるいは発熱体およびその周辺の領域の放熱特性、あるいは発熱体およびその周辺の領域の放熱特性、あるいは発熱体およびその周辺の領域の放熱特性、あるいは発熱体およびその周辺の領域の放熱特性、あるいは発熱体およびその周辺の領域の放熱特性、あるいは発熱体およびその周辺の領域の放熱特性、あるいは発熱体およびその周辺の領域の熱容量、熱伝導特性の違いによっても変わる。

[0064] つまり、2つの発熱体に同じ入力エネルギーを加えても、発熱体の放無特性、あるいは熱容全等が異なれば、結果として気泡を発生させるための発熱能力が異なることと同じである。この場合も、前述と同様に、2つの発熱体の放無特性、あるいは熱容全等の差は、一方の1倍より大きく2倍より小さくなるように決められる。

【0065】(諸求項9の発明)次に、このように2つの発熱体の放熱特性、あるいは熱容量等を異ならせる具体的な構成について説明する。図6は、2つの発熱体(11i, 112)を、それぞれ独立駆動させるための電極(7i, 72)の幅を変えた例である。通常このような電極は、AI等の金属材料が用いられるが、AIは非常に熱伝送率の高い材料であるため、発熱体で発生した熱は、発生と同時にAIの声に移動する。言い換えるならば、このようなAIの電極は放熱性がよいということである。

【0066】よって、図6のように、2つの発熱体で電 慢幅を異ならせれば、この2つの発熱体は発熱能力が同 しであったとしても、放熱能力が異なるため、結果とし て気泡を発生させる能力が異なったものとなる。つま り、電極幅が細い方の発熱体は、電極幅が太い方の発熱 体よりも熱が逃げにくいので、気泡発生能力が大きいと いうことができる(大きい気泡が発生する)。なお、こ こではAIを例に挙げて説明したが、他のAu, Cu等 の金属材料であってもよいことはいうまでもない。

【0067】(諸求項10の発明)次に、このように2つの発熱体の放熱特性、あるいは熱容量等を異ならせる他の具体的な構成について説明する。前述のように、本発明の下部層19は、熱容量制御機能を有する。すなわ

ち、2つの発熱体が形成される領域のこの下部層 19の 厚さを変えることによって2つの発熱体の放熱特性、あ るいは熱容量等を異ならせることができる。 具体的に は、例えば、基板としてシリコンを用い、熱酸化によっ てシリコン基板上にSiO2を成長させた後に、フォト リソ、エッチングを行って、2つの発熱体が形成される 領域の一方のSIO2を薄くする。 この場合も、この熱 作用領域の発熱能力の差が、一方の1倍より大きく2倍 より小さくなるように下部層19の厚さが決められる。 【0068】(請求項11,12の発明)次に、このよ うに2つの発熱体の放熱特性、あるいは熱容量等を異な らせるさらに他の具体的な構成について説明する。前述 の (請求項9関連の説明) ように、AI等の金属材料が 独伝導率が高く、発熱体で発生した熱の放熱量を制御で きることを説明した。そこで、ここでは、前述の側のよ うに、AI等の金属材料を電極として用いるだけではな く、放熱体として用いる例を説明する。

【0059】つまり、前記2つの発熱体のとちらかっ方に放熱体を設けるか、もしくは両方にそれぞれ放熱能力の異なる放熱体を設けるものである。図7に示すものははその一例であり、図3に示した2つの発熱体の一方の上(又は下)にA1等の金属材料程24を形成し、その領域の放熱特性を高くした例である。このように一方の発熱体の放熱特性を高くすることにより、2つの発熱体の発熱能力が異なり、それぞれで発生させる気泡の大きさを変えることができる。

【0070】この場合も、この無作用領域の発熱能力の差が、一方の1倍より大きく2倍より小さくなるように上記金属層24による放熱体形成領域の広さが決められる。またこのような金属層は、Au等のように耐インク腐食性に優れた材料である場合には、発熱領域の最表面(インクに接する面)に形成してもよいが、Alc Cu等のように耐インク腐食性に劣る材料を使用する場合には、直接インクに接しないように、保護層より下の層のどこかに形成する。また、不必要な導通を避けるために、発縁処理をしておくことはいうまでもない。

【0071】(請求項13の発明)次に、このように2つの発無体の放無特性、あるいは無容重等を異ならせるさらに他の具体的な構成について説明する。前述のように、本発明の保護層(上部層)21の代表例としてSiの2が挙げられるが、これは下部層19の例でも説明したように、無容重制御機能を有する。従って、下部層19の場合と同じように、2つの発熱体が形成される領域のこの保護層(上部層)21の厚さを変えることにより、2つの発熱体の放熱特性、あるいは無容重等を異ならせることができる。具体的には、スパッタリング等によってSiO2の保護層を形成した後に、フォトリン、エッチングを行って、2つの発熱体が形成される領域の一方のSiO2を薄くすればよい。この場合も、この熱作用領域の発熱能力の差が、一方の1倍より大きく2倍

より小さくなるように保護層(上層部) 2 i の厚さが決められる。なお、保護層(上部層) 2 i の材料としてSi O2の例で説明したが、他の材料であってもよいことはいうまでもない。

#### [00.72]

【発明の効果】請求項1,2に対応した効果:1つの吐 出口に対応して、発熱能力が異なる2つの発熱体を設 け、画像情報に応じてそれぞれの発熱体を独立、あるい は共同して駆動して、発生させる気泡の大きさを変え、 前記吐出口 から吐出する液滴の質量を変えて、 階調記録 を行うようにさせたので、従来、2値記録しかできなか ったパブルジェット方式による記録ヘッド/記録方法に おいて、被記録体上におけるドット径を変える。いわゆ るドット径変調による階調記録(多値記録)が可能であ る。さらに2つの発熱体の発熱能力差を、自然数倍とせ す、一方の1倍より大きぐし、2倍より小さくしたの で、通常、普通に考えられる2つの同一の発熱能力の発 熱体を有する場合や、あるいは2つの発熱体の発熱能力 差が自然数倍であるような場合に比べて、それぞれの発 熱体を、順次独立に駆動したりあるいは2つを組み合わ せて駆動したりして、その階調レベルを変える場合に、 その路調幅がとれる範囲が広くなり、非常に高画質な記 録ができる.

【0073】請求項3に対応した効果:このようなバブルジェット方式による記録方法において、2つの発触体への入力エネルギーを変えるようにしたので、電気的な制御によって、容易に2つの発触体の発触量を変えることができるようになった。それにより、それぞれの発熱体によって形成される気泡の大きさが違うため、それらを単独、あるいは組み合わせて使用した場合に、吐出口から吐出する液滴の質量を変えることができ、被記録体上におけるドット径を変える、いわゆるドット径変調による路調記録(多値記録)が解単な電気的制御のみによって可能となり、さらにその路調幅がとれる範囲が広く、非常に高画質な記録ができる。

[0074] 請求項4乃至13に対応した効果: バブルジェット方式による記録ヘッドにおいて、それぞれの請求項で規定する構成を採用したことにより、通常、普通に考えられる2つの大きさの発熱体を有する記録ヘッドに比べて、それぞれの発熱体を、順次独立に駆動したり、あるいは2つを組み合わせて駆動したりして、その暗調レベルを変える場合に、その暗調幅がとれる範囲が広くなり、非常に高画質な記録ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明が適用される液体噴射記録ヘッドの分解斜根図である。

【図2】 本発明が適用されるパブルジェット方式のインクジェットのインク適吐出の原理を説明するための図である。

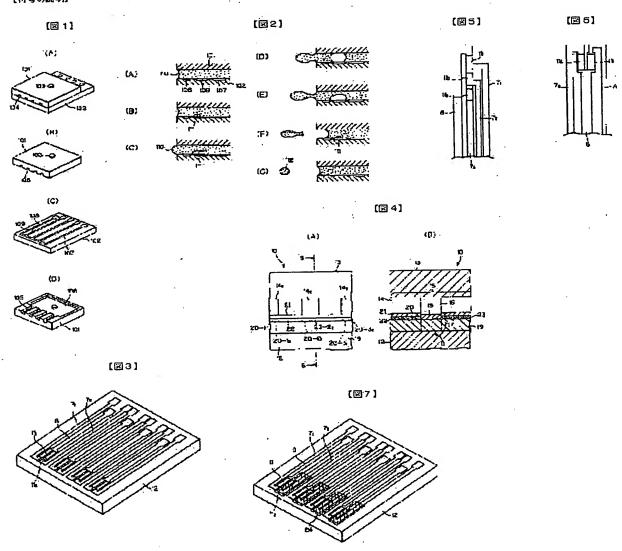
【図3】 本発明の発熱体基板の斜視図である。

【図4】 本発明の発熱体基板を説明するための断面図であって、図4(A) は表面詳細図、図4(B) は図4(A) におけるB一B断面図である。

[図5] 転接及び発熱体の配列例を説明するための図である。

【図6】 電極及び発熱体の他の配列例を説明するための図である。

[図7] 放熱特性、あるいは熱容量を異ならせた2つの発熱体を備えた本発明の発熱体基板の斜視図である。 【符号の説明】 8,108…共通電極、10…ノズル、11…発熱体、12…基板、13…流路基板、14…吐出口、15…液吐出部、15…無作用部、17…熱発生部、18…無作用部、19…下層部、20…発熱抵抗層、21…上部層、22,23…電極、24…金属材料層、101…蓋基板、102…発熱体基板、103…記錄液体流入口、104…吐出口、105…流路、106…液室を形成する領域、107…個別制御電極、109…発熱体、110…インク、111…気泡、112…液滴。



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.